東京大学物性研究所特任助教の公募について

下記により特任助教の公募をいたします。適任者の推薦、希望者の応募をお願いいたします。

記

１．研究部門名及び公募人員数
　極限コヒーレント光科学研究センター　特任助教　１名
２．研究内容
　物性研究所極限コヒーレント光科学研究センターにおいて、最先端の光電子分光装置を開発し、光電子分光によるナノ物質などの物性研究を推進する意欲的な若手研究者を求める。ただし、分野の経験の有無は問わない。
３．応募資格
　博士終了または修了見込みの方
４．任　　期
　平成３０年３月末までとする。ただし、１年間の延長もあり得る。
５．公募締切
　平成２８年５月３１日（火）必着
６．就任時期
　決定後なるべく早い時期を希望する。
７．提出書類
○履歴書（略歴で可）
○業績リスト（特に重要な論文に○印をつけること）
○主要論文の別刷（３編程度）
○研究業績の概要（２０００字程度）
○研究計画書（２０００字程度）
○本人について意見を伺える方、２名の氏名・役職・連絡先
８．書類提出方法
　〒277-8581 千葉県柏市柏の葉５丁目１番５号　　東京大学物性研究所総務係
　電話 04-7136-3207　　e-mail:issp-jinji@issp.u-tokyo.ac.jp
９．本件に関する問い合わせ先
　東京大学物性研究所附属極限コヒーレント光科学研究センター　教授　辛 埴
　電話 04-7136-3380　　e-mail : shin@issp.u-tokyo.ac.jp
10．注意事項
　書類提出先に提出書類を PDF にて e-mail により送付すること。極限コヒーレント光科学研究センター（辛研究室）特任助教応募書類と件名に書くこと。（受け取りの返事がない場合は、公募締切日までに問い合わせを行うこと）
11．選考方法
　東京大学物性研究所教授会の議を経て、審査決定する。ただし、適任者のない場合は、決定を保留する。
12．その他
　提出書類等は本応募の用途に限り使用し、個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ない。

成 28 年 3 月 18 日
東京大学物性研究所長
瀧　川　　仁